

Кафедра микро- и нанoeлектроники (27). Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК

10:15 — 11:50	■ ЛЕК Электромагнитная совместимость (07.02.2022 — 11.04.2022) 🗣️ С17-402 🎓 Шуренков В.В. 📍 ДОТ
14:30 — 16:05	■ ЛЕК Технология интегральных микросхем и нанотехнология 🗣️ С19-402 🎓 Воронов Ю.А. 📍 ДОТ
16:15 — 17:00	■ ПР Технология интегральных микросхем и нанотехнология 🗣️ С19-402 🎓 Воронов Ю.А. 📍 ДОТ
16:15 — 17:50	■ ЛЕК Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 🗣️ С18-402 🎓 Бутузов В.А., Бочаров Ю.И. 📍 ДОТ

ВТОРНИК

08:30 — 10:05	■ ПР Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 🗣️ С18-402 🎓 Бутузов В.А. 📍 Д-408
08:30 — 11:50	■ ЛАБ Общая физика (молекулярная физика и основы статистической термодинамики) 🗣️ Б21-401, Б21-603, С21-201 🎓 Смирнова М.О., Ананьев Г.В. 📍 А-312 ■ ПР Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🗣️ С18-402 🎓 Самотаев Н.Н. 📍 каф.27 ■ ЛАБ Общая физика (молекулярная физика и основы статистической термодинамики) 🗣️ Б21-311 🎓 Ананьев Г.В., Смирнова М.О. 📍 А-312
10:15 — 11:50	■ ЛАБ Системы автоматизированного проектирования в микроэлектронике 🗣️ С18-402 🎓 Бутузов В.А. 📍 Д-408
10:15 — 12:40	■ ЛЕК Электромагнитная совместимость (08.02.2022 — 12.04.2022) 🗣️ С17-402 🎓 Шуренков В.В. 📍 ДОТ
11:05 — 12:40	■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле-2 🗣️ М21-403 🎓 Клоков В.А. 📍 Д-407 ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле-2 🗣️ М21-403 🎓 Клоков В.А. 📍 Д-407
12:45 — 13:30	■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле-2 🗣️ М21-403 🎓 Горбунов М.С. 📍 Д-407
12:45 — 15:15	■ ЛЕК Высокопроизводительные системы (08.02.2022 — 12.04.2022) 🗣️ С17-401, С17-402 🎓 Бобков С.Г. 📍 ДОТ
14:30 — 16:05	■ ПР Аналоговая электроника и схемотехника 🗣️ С18-402 🎓 Бочаров Ю.И. 📍 Б-221 ■ ЛАБ Аналоговая электроника и схемотехника 🗣️ С18-402 🎓 Бочаров Ю.И. 📍 Б-221
16:15 — 17:50	■ ПР Архитектура и программное обеспечение современных микропроцессоров и микроконтроллеров 🗣️ С18-402 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Б-208 ■ ЛАБ Архитектура и программное обеспечение современных микропроцессоров и микроконтроллеров 🗣️ С18-402 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 Б-208
16:15 — 18:40	■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных микросхем (08.02.2022 — 12.04.2022) 🗣️ С17-401, С17-402 🎓 Зебрев Г.И. 📍 ДОТ
17:55 — 19:30	■ ЛЕК Цифровая обработка сигналов 🗣️ М21-423 🎓 Бочаров Ю.И. 📍 ДОТ ■ ПР Цифровая обработка сигналов 🗣️ М21-423 🎓 Бочаров Ю.И. 📍 ДОТ

СРЕДА

08:30 — 10:05	■ ЛЕК Высокопроизводительные системы 🗣️ М21-406 🎓 Краснюк А.А. 📍 К-411
08:30 — 11:00	■ ЛЕК Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (09.02.2022 — 16.02.2022) 🗣️ М20-423 🎓 Горбунов М.С. 📍 Д-407 ■ ПР Проектирование интегральных микросхем и систем на кристалле (23.02.2022 — 16.03.2022) 🗣️ М20-423 🎓 Клоков В.А. 📍 Д-407
08:30 — 11:50	■ ПР Электромагнитная совместимость (09.02.2022 — 06.04.2022) 🗣️ С17-402 🎓 Шуренков В.В. 📍 Б-213
10:15 — 11:50	■ ПР Высокопроизводительные системы 🗣️ М21-406 🎓 Краснюк А.А. 📍 К-411
11:05 — 11:50	■ ЛЕК Технологии нанoeлектроники 🗣️ М21-423 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 К-308
11:55 — 13:30	■ ПР Технологии нанoeлектроники 🗣️ М21-423 🎓 Шалтаева Ю.Р. 📍 К-308
11:55 — 14:20	■ ЛЕК Оптоэлектроника (09.02.2022 — 09.03.2022) 🗣️ М20-423 🎓 Воронов Ю.А. 📍 К-206

12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Высокопроизводительные системы (09.02.2022 — 30.03.2022) 🧑‍🎓 С17-401, С17-402 👤 Бобков С.Г. 📍 В-409
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных микросхем (09.02.2022 — 30.03.2022) 🧑‍🎓 С17-401, С17-402 👤 Зебрев Г.И. 📍 В-409 ■ ЛЕК Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем 🧑‍🎓 М21-406, М21-423 👤 Горбунов М.С. 📍 Д-408 ■ ПР Компьютерные технологии: архитектура и проектирование микропроцессорных систем 🧑‍🎓 М21-406, М21-423 👤 Горбунов М.С. 📍 Д-408
15:20 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Оптоэлектроника (09.02.2022 — 09.03.2022) 🧑‍🎓 М20-423 👤 Воронов Ю.А. 📍 К-206
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Введение в специальность (микро- и наноэлектронные приборы и системы для физических установок) 🧑‍🎓 С20-401, С20-402 👤 Лебедев А.А., Родин А.С. 📍 ДОТ

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 11:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Архитектура и программное обеспечение современных микропроцессоров и микроконтроллеров 🧑‍🎓 С18-402 👤 Бочаров Ю.И. 📍 ДОТ
08:30 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Физический практикум 4 зан. ⚠ Подгруппа 1 🧑‍🎓 Б21-524 👤 Смирнова М.О., Ольчак А.С. 📍 А-312 ■ ЛАБ Физический практикум 4 зан. ⚠ Подгруппа 2 🧑‍🎓 Б21-502, Б21-524 👤 Смирнова М.О., Ольчак А.С. 📍 А-312 ■ ЛАБ Физический практикум 4 зан. 🧑‍🎓 Б21-514 👤 Иванова Н.А., Смирнова М.О. 📍 А-312 ■ ЛАБ Физический практикум 4 зан. 🧑‍🎓 Б21-515 👤 Смирнова М.О., Иванова Н.А. 📍 А-312
09:20 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Физические основы наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406 👤 Краснюк А.А. 📍 В-315
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Физические основы наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406 👤 Краснюк А.А. 📍 В-315
10:15 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) (10.02.2022 — 17.03.2022) 🧑‍🎓 М20-493 👤 Самотаев Н.Н. 📍 каф.27
11:55 — 12:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Элементы микро- и наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406 👤 Петров А.С. 📍 Д-408 ■ ПР Элементы микро- и наноэлектроники; Элементы микро- и наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406, М21-423 👤 Петров А.С. 📍 Д-408
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Аналоговая электроника и схемотехника 🧑‍🎓 С18-402 👤 Бочаров Ю.И. 📍 ДОТ
12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Элементы микро- и наноэлектроники; Элементы микро- и наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406, М21-423 👤 Петров А.С. 📍 Д-408 ■ ЛАБ Элементы микро- и наноэлектроники; Элементы микро- и наноэлектроники 🧑‍🎓 М21-406, М21-423 👤 Петров А.С. 📍 Д-408
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (10.02.2022 — 24.02.2022) 🧑‍🎓 М21-423 👤 Зебрев Г.И. 📍 Д-408 ■ ЛЕК Материаловедение в микро- и наноэлектронике 🧑‍🎓 Б19-403 👤 Самотаев Н.Н. 📍 ДОТ ■ ЛАБ Технология и языки программирования (в микроэлектронике) 🧑‍🎓 С21-402 👤 Матейко А.А. 📍 В-117 ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (03.03.2022 — 28.04.2022) 🧑‍🎓 М21-423 👤 Зебрев Г.И. 📍 Д-408
15:20 — 17:00	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Физика микро- и наноструктур 🧑‍🎓 М21-406 👤 Першенков В.С. 📍 В-418 ■ ПР Физика микро- и наноструктур 🧑‍🎓 М21-406 👤 Першенков В.С. 📍 В-418
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Надежность и радиационная стойкость интегральных схем (10.02.2022 — 28.04.2022) 🧑‍🎓 М21-423 👤 Зебрев Г.И. 📍 Д-408 ■ ЛЕК Проектирование результатов научной деятельности (10.02.2022 — 24.03.2022) 🧑‍🎓 М21-404, М21-414 👤 Веселов Д.С., Брыкин А.В. 📍 В-409 ■ ПР Проектирование результатов научной деятельности (07.04.2022 — 19.05.2022) 🧑‍🎓 М21-404, М21-414 👤 Веселов Д.С., Брыкин А.В. 📍 В-409
17:05 — 18:40	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Физика микро- и наноструктур 🧑‍🎓 М21-406 👤 Першенков В.С. 📍 В-418

ПЯТНИЦА

08:30 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Основы оптоэлектроники 4 зан. 🗺 С18-402 🎓 Воронов Ю.А. 📍 Д-410
09:20 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ АУД Производственная практика (Научно-исследовательская работа) 🗺 M21-423 🎓 Самотаев Н.Н. 📍 каф.27
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Медицинская электроника и измерительные преобразователи (11.02.2022 — 25.02.2022) 🗺 Б19-301 🎓 Клоков В.А., Гляненько А.С. 📍 Б-215 ■ АУД Учебная практика (технологическая (проектно-технологическая)) 🗺 M21-423 🎓 Самотаев Н.Н. 📍 каф.27 ■ ПР Медицинская электроника и измерительные преобразователи (04.03.2022 — 20.05.2022) 🗺 Б19-301 🎓 Клоков В.А., Гляненько А.С. 📍 Б-215
12:45 — 14:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Теоретическая физика: основы наноэлектроники 🗺 M21-406 🎓 Зебрев Г.И. 📍 В-404 ■ ЛЕК Основы оптоэлектроники 🗺 С18-402 🎓 Воронов Ю.А. 📍 Б-219 ■ ПР Основы оптоэлектроники 🗺 С18-402 🎓 Воронов Ю.А. 📍 Б-219
14:30 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ПР Теоретическая физика: основы наноэлектроники 🗺 M21-406 🎓 Зебрев Г.И. 📍 В-404 ■ ПР Проектирование интегральных микросхем 🗺 С18-402 🎓 Попов В.Д. 📍 Б-219 ■ ПР Введение в специальность (микро- и наноэлектронные приборы и системы для физических установок) 🗺 С20-401, С20-402 🎓 Фелицын В.А. 📍 ДОТ ■ ЛАБ Проектирование интегральных микросхем 🗺 С18-402 🎓 Попов В.Д. 📍 Б-219
14:30 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Технология интегральных микросхем и нанотехнология 4 зан. 🗺 С19-402 🎓 Воронов Ю.А., Шалтаева Ю.Р. 📍 Д-418
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Материаловедение в микро- и наноэлектронике 🗺 Б19-403 🎓 Самотаев Н.Н. 📍 Д-408 ■ ЛЕК Основы радиационных технологий 🗺 M21-406 🎓 Чубунов П.А., Попов В.Д. 📍 В-404 ■ ПР Основы радиационных технологий 🗺 M21-406 🎓 Чубунов П.А. 📍 В-404

СУББОТА

08:30 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика; Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (базовый уровень); Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (углубленный уровень) 🗺 Б21-221 🎓 Матейко А.А., Александрова Н.В. 📍 А-312 ■ ЛАБ Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика; Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (базовый уровень); Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (углубленный уровень) 🗺 Б21-204, Б21-206, Б21-212 🎓 Александрова Н.В., Облизина С.В., Муравьев-Смирнов С.С., Матейко А.А. 📍 А-312
12:45 — 16:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика; Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (базовый уровень); Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (углубленный уровень) 🗺 Б21-201 🎓 Матейко А.А., Семёнова Т.А. 📍 А-312 ■ ЛАБ Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика; Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (базовый уровень); Общая физика: молекулярная физика и статистическая термодинамика (углубленный уровень) 🗺 Б21-203 🎓 Матейко А.А., Семёнова Т.А. 📍 А-312